

特任技術職員(常勤)の公募

部局名 レーザーエネルギー学研究センター

職 種	特任技術職員
募集人数	1名
勤務場所	大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
業務内容	文部科学省「先端研究施設共用促進事業『高強度レーザーが拓く光科学新産業』プログラム」におけるレーザー損傷データベースシステム及び極端紫外光データベースシステムに関する共用実験の技術指導及び共用実験支援業務
応募条件	<p>大学4卒相当の知識と下記実務経験を持つ方</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 高出力レーザー研究開発ならびにこれを用いた応用研究・技術支援 ・ 分析機器取り扱い(分光器、発光分析、電子顕微鏡など) ・ 真空技術 ・ 光学技術 ・ 高電圧技術 ・ PC データ処理技術、研究レポート(日本語)作成 ・ レーザー設備保守・改修のための対メーカー折衝能力
雇用期間	平成21年9月1日～平成22年3月31日 (雇用期間終了後、更新する場合あり)
勤務形態	週5日(月曜日～金曜日、祝日を除く) 1日8時間勤務
勤務時間	8時30分～17時15分(休憩時間12時15分～13時00分)
給 与	年俸制 3,843,600円 (国立大学法人大阪大学任期付寄附講座等教職員給与規程による)
手 当	超過勤務手当支給(通勤手当・賞与・退職手当は支給しない)
社会保険等	国家公務員共済組合、雇用保険、労働者災害補償保険に加入
応募方法	<p>市販の履歴書に記入のうえ、次の宛先に郵送してください。 (封筒の表面に「特任技術職員応募書類在中」と記載願います。)</p> <p>書類選考後、面接の連絡をいたします。</p> <p>〒565-0871 吹田市山田丘2-6 大阪大学レーザーエネルギー学研究センター産業連携推進室 06-6879-8783 担当 奥村</p>
応募期限	平成21年7月14日(火)【必着】
そ の 他	<p>応募書類は返却できませんので、あらかじめご了承ください。</p> <p>面接予定日は平成21年7月24日(金)です。</p>